

オスミウムコーター



メーカー	メイワフォーシス株式会社
型式	Neoc-ST
概要	<p>走査型電子顕微鏡での観察試料に、オスミウムコートを行う装置です。</p> <p>スパッタのような物理蒸着ではなく、オスミウムガスをチャンバー内に充満させ、プラズマ成膜させますので回り込みがよく、試料全体にむらなくコーティングできます。</p>
仕様	<p>試料台充填可能個数：φ10 mm × 35 個、φ15 mm × 10 個 φ30 mm × 5 個</p> <p>膜厚データ (10mA)：2.5nm (5sec)、5nm(10sec) 10nm(20sec)</p>
オプション	なし
利用条件	SEM、FIB利用時は、装置利用料に含まれておりますが、単独利用の場合は下記の利用料金がかかります。
設置場所	地域産学連携研究センター 装置室A
利用料	2,640円/時間 (税込)
連絡先	<p>予約、利用相談は電話又はメールにてお問い合わせください。</p> <p>044-934-7250 (内線7250)</p> <p>cii●mics.meiji.ac.jp</p> <p>(●の部分を@に置き換えてお送りください)</p>